

Judul:

Distribusi keterbalan dan distribusi resistivitas listrik lapisan tipis Indium tin oxide (ITO) yang dibuat dengan metode sputtering

Pengarang/Penulis:

Antonius Suban Hali, author

Subjek:

Sputtering (Physics) -- Measurement -- Data processing

Nomor Panggil:

T39885

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)